

0418078-SNY
(5)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特許公報 (B2)

(11)特許出願公告番号

特公平7-95829

(24) (44)公告日 平成7年(1995)10月11日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 04 N 5/335	P			
H 01 L 27/148				
H 04 N 1/028				
	7376-4M		H 01 L 27/ 14	B

請求項の数 2 (全 8 頁)

(21)出願番号 特願昭63-279105
(22)出願日 昭和63年(1988)11月4日
(65)公開番号 特開平2-131681
(43)公開日 平成2年(1990)5月21日
(31)優先権主張番号 特願昭63-186366
(32)優先日 昭63(1988)7月26日
(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 99999999
株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(72)発明者 後藤 浩成
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会
社東芝堀川町工場内
(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)
審査官 関谷 隆一

(56)参考文献 特開 昭59-140766 (JP, A)
特開 昭63-64469 (JP, A)

(54)【発明の名称】 固体撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】入射光量に応じた信号電荷を発生する複数の感光画素と、外部から入力されるパルスに基づいて所定の制御パルスを発生するシフトレジスタと、前記複数の感光画素の各々に対応して設けられる複数の電荷電圧変換手段と、前記複数の電荷電圧変換手段の出力を統合して外部に出力する共通出力ラインとを半導体基板上に集成化してなり、
前記電荷電圧変換手段は、対応する感光画素が発生した信号電荷を蓄積する電荷蓄積部と、
外部から入力されるパルスおよび前記シフトレジスタから送出される制御パルスに基づいてリセットパルスを生成するリセットパルス生成手段と、
前記電荷蓄積部に隣接して設けられ、前記リセットパルス生成手段から送出されるリセットパルスに基づいてゲ

ートを開閉するリセットゲートと、
前記リセットゲートが開いたとき前記電荷蓄積部を所定の電位に設定するリセットドレインと、
前記電荷蓄積部の電位が印加される第1のドライバーゲートと、この第1のドライバーゲートと接地端子の間に直列に接続された電流源と、前記第1のドライバーゲートと電源端子の間に直列に接続される電源開閉用スイッチゲートと、一端が電源端子に他端が前記共通出力ラインに接続され、前記第1のドライバーゲートと前記電流源との接続点の電圧が印加される第2のドライバーゲートを有し前記電荷蓄積部の電荷を検出する電荷検出部と、
を備え、前記シフトレジスタが発生する所定の制御パルスに基づいて、対応する感光画素が発生する信号電荷の積分量およびこの積分量の零基準レベルを検出し、これ

らの検出値を電圧に変換して前記共通出力ラインに選択的に送出することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】前記共通出力ラインに1つの負荷電流源が接続されて、半導体基板上に同時に集積化されていることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は固体撮像装置に関する。

(従来の技術)

従来のリニアイメージセンサとしては、CCDリニアイメージセンサ、あるいはアモルファスシリコンを用いた密着型イメージセンサが使用されている。

(発明が解決しようとする課題)

上述のCCDセンサの場合は、一般にCCDアナログシフトレジスタを用いて信号の読み出しを行っているため製造工程が複雑であり、安価ではないという問題点とともにアモルファスセンサに比べて駆動電圧が高いという問題点があった。

一方、アモルファスシリコンを用いた密着型イメージセンサの場合は、出力が光電流という形で得られるため、適当な積分器を外づけにする必要があるとともに充分なS/N比が得られないという問題点があった。

本発明は上記問題点を考慮してなされたものであって、製造工程が簡単で、充分なS/N比を得ることのできる固体撮像装置を提供することを目的とする。

【発明の構成】

(問題点を解決するための手段)

本発明による固体撮像装置は、入射光量に応じた信号電荷を発生する複数の感光画素と、外部から入力されるパルスに基づいて所定の制御パルスを発生するシフトレジスタと、前記複数の感光画素の各々に対応して設けられる複数の電荷電圧変換手段と、前記複数の電荷電圧変換手段の出力を統合して外部に出力する共通出力ラインとを半導体基板上に集積化してなり。

前記電荷電圧変換手段は、前記シフトレジスタが発生する所定の制御パルスに基づいて、対応する感光画素が発生する信号電荷の積分量およびこの積分量の零基準レベルを検出し、これらの検出値を電圧に変換して前記共通出力ラインに選択的に送出することを特徴とする。

(作用)

このように構成された本発明による固体撮像装置によれば、信号電荷の読み出しが所定の制御パルスに基づいて行われるため、従来のCCDセンサとは異なり、例えば多層ポリシリコンの形成が不要となつて製造工程が簡単となる。また、信号電荷の積分量およびこの積分量の零基準レベルが電荷電圧変換手段によって検出され、対応する電圧値に変換されて共通出力ラインを介して外部に選択的に出力される。これにより、例えば関二重サンプリング等の処理が可能となり充分なS/N比を得ること

ができる。

(実施例)

図面を用いて本発明の実施例を説明する。第1図において、符号1は半導体基板であり、この半導体基板1にシフトレジスタ2、感光画素PE₁、……PE_n、電荷電圧変換手段A₁、……A_n、電流源4、および共通出力ライン5が集積化されている。また、半導体基板1には端子8a、8b、8c、8d、8e、8f、および8gが設けられている。シフトレジスタ2に外部から端子8aおよび8bを介してそれぞれ駆動パルスφ₁およびφ₂が定常的に印加される。更に端子8cを介してスタートパルスφ_{*}がシフトレジスタ2に印加され、端子8dを介して直流電圧(例えば5V)がシフトレジスタ2および電荷電圧変換手段A₁、……A_nに印加される。また、端子8eを介して入力されるリセットパルスφ_Rは電荷電圧変換手段A₁、……A_nに印加される。なお端子8fは接地端子である。

一方シフトレジスタ2は、駆動パルスφ₁、φ₂およびスタートパルスφ_{*}に基づいて、制御パルスφ_{Si}、φ_{Bi}(i=1,……n)を発生し、電荷電圧変換手段A_iに送出する。このように駆動パルスφ₁、φ₂およびスタートパルスφ_{*}に基づいて制御パルスφ_{Si}、φ_{Bi}(i=1,……n)を発生するシフトレジスタ2の一具体例を第5図に示す。第5図において、シフトレジスタ2はスタート回路SR₀と、n個の制御パルス発生回路SR₁、……SR_nからなっている。スタート回路SR₀は第5図に示すように4個のMOSトランジスタ(以下、単にトランジスタともいう)M₀₁、……M₀₄と1個の容量C₀からなっている。また、制御パルス発生回路SR_i(i=1,……n)は、第5図に示すように8個のMOSトランジスタM_{i1}、……M_{i8}と2個の容量C_{i1}、C_{i2}からなっている。

なお、第5図においては、制御パルス発生回路SR₂の4個のMOSトランジスタM₂₅、M₂₆、M₂₇、M₂₈と容量C₂₂は省略してある。

次に、スタート回路SR₀と制御パルス発生回路SR_iの動作を第6図を用いて説明する。

第6図に示す駆動パルスφ₁、φ₂がシフトレジスタ2に印加されているときに時刻t₁においてスタートパルスφ_{*}が印加された場合を考える。スタート回路SR₀のMOSトランジスタM₀₁のソース側には第1図に示す端子8dを介して5Vの直流電圧が印加されている。時刻t₁においてMOSトランジスタM₀₁のゲートにスタートパルスφ_{*}が印加されると、トランジスタM₀₁のドレイン側の点aの電位φ_aは低レベルから上昇して5V以下のある値になる。そして時刻t₂においてスタートパルスφ_{*}のレベルが高レベルから低レベルになって容量C₀の影響によって点aの電位φ_aは5V以下のある値のままでなっている。この電位φ_aはトランジスタM₀₂のゲートに印加されるが、駆動パルスφ₂のレベルが低レベルのため点bの電位φ_bも低レベルになっている。この状態は、時刻t₄において駆動パルスφ₂のレベルが低から高になるまで続く。

時刻t4において駆動パルス ϕ_2 のレベルが低から高になると点bの電位 ϕ_b は上昇し、したがって昇圧作用によって点aの電位 ϕ_a も上昇して第6図に示すように5V以上のある値になる。そしてこの状態は時刻t5まで続く。時刻t5になると駆動パルス ϕ_2 のレベルが高から低になるから点bの電位 ϕ_b も高から低になり、したがって点aの電位 ϕ_a も5V以上のある値から5V以下のある値に低下する。

一方、制御パルス発生回路SR1のトランジスタM11のソース側には第1図に示す端子8dを介して5Vの直流電圧が印加されており、トランジスタM11のゲートに電位 ϕ_b が印加されているから、スタート回路SR0の点aの電位 ϕ_a の場合と同様にトランジスタM11のドレイン側の点cの電位 ϕ_c も時刻t4において低レベルから5V以下のある値に上昇する。そして、この状態は、トランジスタM12のソース側に印加される駆動パルス ϕ_1 のレベルが低から高になる時刻t6まで続く。トランジスタM12のゲートに電位 ϕ_c が印加されており、かつ時刻t6に駆動パルス ϕ_1 のレベルが低から高になるから点dの電位 ϕ_d は上昇する。したがって昇圧作用によって点cの電位 ϕ_c も上昇し、5V以上のある値になる。そしてこの状態は駆動パルス ϕ_1 のレベルが高から低になる時刻t7まで続く。なお、時刻t6において電位 ϕ_d が低レベルから高レベルに変化するから、この電位 ϕ_d が印加されているスタート回路SR0のトランジスタM03のゲートは、時刻t6において開き、点aの電位 ϕ_a は低レベルとなる。

時刻t7になると、駆動パルス ϕ_1 のレベルが高から低になるから、点dの電位 ϕ_d も高レベルから低レベルになり、したがって点cの電位 ϕ_c も5V以上のある値から5V以下のある値に低下する。

一方、制御パルス発生回路SR1のトランジスタM15のソース側には第1図に示す端子8dを介して5Vの直流電圧が印加されており、トランジスタM15のゲートに電位 ϕ_d が印加されているから、トランジスタM15のドレイン側の点eの電位 ϕ_e は時刻t6において低レベルから5V以下のある値に上昇する。そしてこの状態は、トランジスタM16のソース側に印加される駆動パルス ϕ_2 のレベルが低から高になる時刻t8まで続く。トランジスタM16のゲートに電位 ϕ_e が印加されており、かつ時刻t8に駆動パルス ϕ_2 のレベルが低から高になるから、点fの電位 ϕ_f は上昇する。したがって昇圧作用によって点eの電位 ϕ_e も上昇し、5V以上のある値になる。そしてこの状態は駆動パルス ϕ_2 のレベルが高から低になる時刻t9まで続く。

なお時刻t8において点fの電位 ϕ_f のレベルが低から高になるから、この電位 ϕ_f が印加されているトランジスタM13のゲートは、時刻t8において開き、点cの電位 ϕ_c は低レベルとなる。そして電位 ϕ_c および ϕ_f がそれぞれ制御パルス ϕ_{S1} および ϕ_{B1} として制御パルス発生回路SR1から取出され、電荷電圧変換手段A1に送出され

る。

なお、制御パルス発生回路SR1から制御パルス発生回路のトランジスタM21のゲートに電位 ϕ_f が印加され、制御パルス発生回路SR1の場合と同様に制御パルス発生回路SR2から制御パルス ϕ_{S2} および ϕ_{B2} が取出され、電荷電圧手段A2に送出される。このようなことが順次繰り返されることにより制御パルス発生回路SR_i (_i=1, ..., n) から制御パルス ϕ_{S_i} および ϕ_{B_i} が取出され、電荷電圧変換手段A_iに送出される。なお、制御パルス ϕ_{S_i} は第6図に示すように3値パルスとなっており、その最高レベルが電源電圧 (5V) よりも高い。

再び第1図において、電荷電圧変換手段A_i (_i=1, ..., n) は、制御パルス ϕ_{S_i} , ϕ_{R_i} および端子8eを介して印加されるリセットパルス ϕ_R に基づいて、感光画素PE_iが発生する信号電荷の積分量、およびこの積分量の零基準レベルを検出し、これらの検出値を電圧に変換して共通出力ライン5に選択的に送出する。そして共通ライン5に選択的に送出された電荷電圧変換手段A_iの出力V_{out}は端子8gを介して外部に出力される。

このような電荷電圧変換手段A_iの一具体例を第2図に示す。符号11は感光画素 (例えば、フォトダイオード) PE_iにおいて発生した信号電荷を蓄積する容量を示し、符号12はリセットトランジスタを示す。符号14~19はMOSトランジスタ (以下、単にトランジスタという) を示し、符号20は電流源を示す。符号21はドライバーゲートを示し、符号24は昇圧用容量を示す。

そして、制御パルス ϕ_{S_i} は第2図に示すようにトランジスタ15および18のゲートに印加され、制御パルス ϕ_{B_i} はトランジスタ17のゲートに印加される。また、リセットパルス ϕ_R はトランジスタ16のソースに印加される。

なお、フォトダイオードPE_iは、例えば第3図に示すようにn型半導体基板上にPウェルを形成し、このPウェルの表面にn領域およびP+領域を形成することによって構成される。

また、2つのn+領域がPウェルの表面に分離されて形成され、そのうちの1つのn+領域がn領域に接触している。このn+領域と、上記2つのn+領域の間に形成される電極とによってリセットトランジスタ12が構成される。

第2図に示す電荷電圧変換手段A_iの動作を第4図を用いて説明する。第4図に示すリセットパルス ϕ_R および制御パルス ϕ_{S_i} , ϕ_{B_i} が電荷電圧変換手段A_iに印加されるものとする。なお、制御パルス ϕ_{S_i} , ϕ_{B_i} はシフトレジスタのスタートパルス ϕ_* の周期と同一の周期で繰り返し発生していることに注意しておく。

トランジスタ14のソースおよびゲートに第1図に示す端子8dを介して5Vの直流電圧が印加されている (第2図参照)。そして時刻T1において、制御パルス ϕ_{S_i} がトランジスタ15のゲートに印加されると、第2図に示す点 α の電位 ϕ_{α} は低レベルから若干上昇し、ある所定のレベルになる (第4図参照)。時刻T2において制御パルス ϕ_{S_i}

のレベルが高になるので電位 ϕ_α は待機レベルになる。そして時刻 T_3 になるとリセットパルス ϕ_R のレベルが低から高になるから、昇圧作用によって点 α の電位 ϕ_α も上昇し、ある所定のレベル（以下、このレベルをリセットレベルという）になる。次に時刻 T_4 になるとリセットパルス ϕ_R のレベルが高から低になるから電位 ϕ_α は再び待機レベルになる。そしてこの待機レベルは時刻 T_5 まで続く。

このようにリセットトランジスタ12のゲートに印加されるパルス ϕ_{RSi} ($= \phi_\alpha$) は4値パルスとなる。そしてパルス ϕ_{RSi} が待機レベルである期間中、容量11はリセットトランジスタ12によってリセットされずに信号電荷を保持している。容量11は、パルス ϕ_{RSi} がリセットレベルになる時刻 T_3 にリセットされる。そして、このリセット状態は時刻 T_4 まで続く。その後フォトダイオード PE_i からの信号電荷が容量11に蓄積されるにつれて第2図に示す点 β の電位 ϕ_β は低下していく。

制御パルス ϕ_{si} のレベルが最高レベルになっているとき（時刻 T_2 から T_5 まで）ソースフォロワ回路としてトランジスタ19が活性化する。パルス ϕ_{RSi} のレベルが待機レベルで、かつ制御パルス ϕ_{si} のレベルが最大レベルである期間（時刻 T_2 から T_3 まで）では、前回のリセット動作後から時刻 T_2 までに容量11に蓄積された信号電荷の量に対応する電位 ϕ_γ がソースフォロア回路で検出される。そして、パルス ϕ_{RSi} のレベルがリセットレベルで、かつ制御パルス ϕ_{si} のレベルが最大レベルである時間（時刻 T_3 から T_4 まで）では、容量11の電位 ϕ_β はリセットされる。またパルス ϕ_{RSi} のレベルが待機レベルで、かつ制御パルス ϕ_{si} のレベルが最大レベルである期間（時刻 T_4 から T_5 まで）では、リセット後フォトダイオード PE_i から信号電荷が流入を開始する時の、信号電荷がほとんど無い状態の容量11の電位が検出される。このときのレベルを信号電荷の零基準とみなすことができる。

そして、検出された電位 ϕ_γ はドライバーゲート21によって増幅されて共通出力ライン5に送出される。なお、制御パルス ϕ_{si} がトランジスタ18のゲートに印加される前は点 γ の電位 ϕ_γ は零であり、この電位 ϕ_γ がドライ

バーゲート21に印加されているため、共通出力ライン5は点 γ の電位の影響を受けない。また、電荷電圧変換手段 A_j の点 γ の電位 ϕ_γ が零でないとき、すなわち制御パルス ϕ_{si} が低レベルでないとき、他の $n-1$ 個の電荷電圧変換手段 A_j ($j \neq i$) に印加される制御パルス ϕ_{sj} のレベルは低レベルとなっているため、他の $n-1$ 個の電荷電圧変換手段 A_j の出力は遮断されることになる。したがって共通出力ライン5において選択的に電位、すなわち信号電荷の読み出しが可能となる。

以上により本実施例によれば、信号電荷の読み出しが所定の制御パルスに基づいて行われるため、従来のCCDセンサとは異なり、例えば多層ポリシリコンの形成が不要となって製造工程が簡単となる。また、信号電荷の積分量およびこの積分量の零基準レベルが電圧値に変換されて共通出力ライン5を介して外部に選択的に出力されることにより、例えば相関二重サンプリング等の処理が可能となり、充分なS/N比を得ることができる。更に5Vという低電圧によって駆動することができる。

【発明の効果】

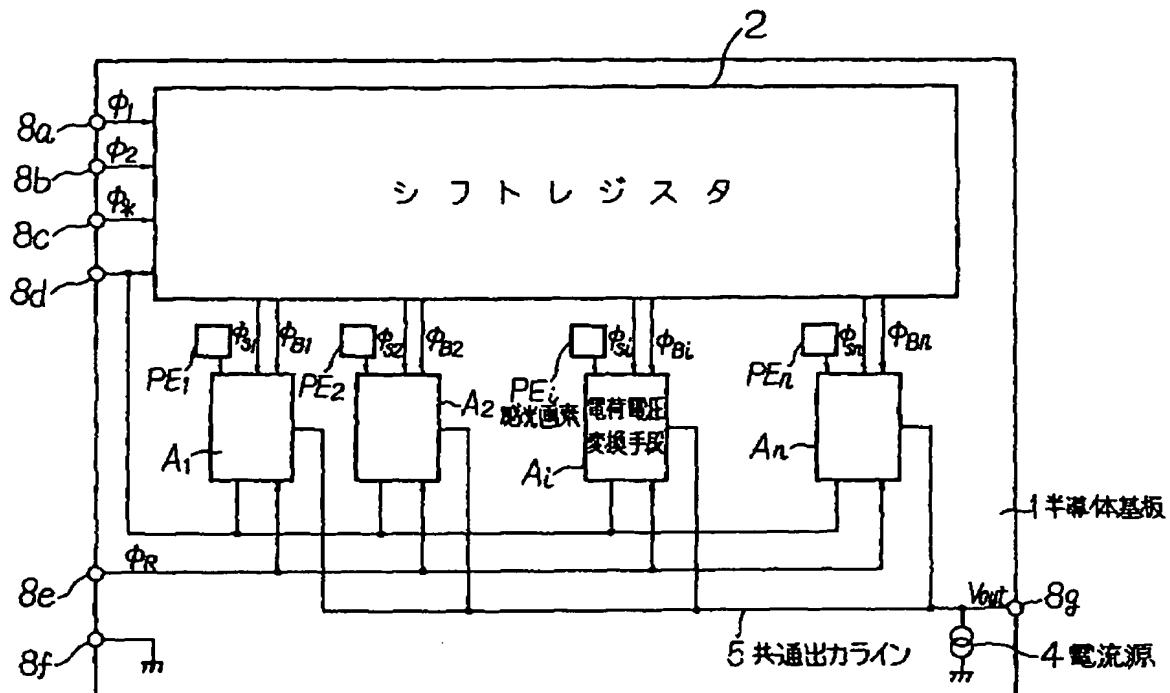
以上述べたように本発明の固体撮像装置によれば、製造工程が簡単であって、かつ充分なS/N比を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

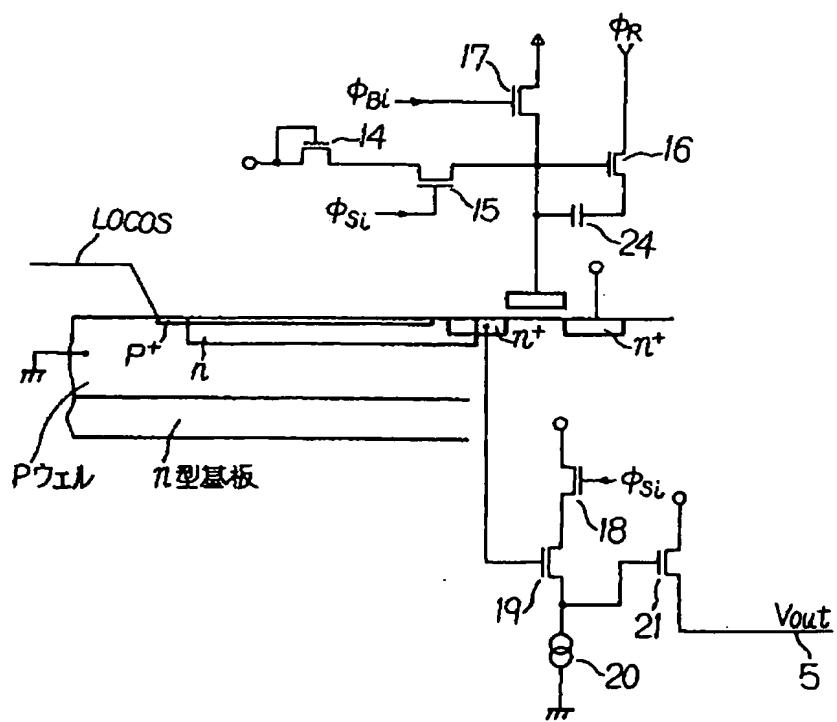
第1図は本発明による固体撮像装置の実施例を示すブロック図、第2図は本発明の固体撮像装置にかかる電荷電圧変換手段の構成を示す回路図、第3図は本発明の固体撮像装置にかかる感光画素の構造を示す図、第4図は第2図に示す電荷電圧変換手段の動作を説明するタイミングチャート、第5図は本発明の固体撮像装置にかかるシフトレジスタの構成を示す回路図、第6図は第5図に示すシフトレジスタの動作を説明するタイミングチャートである。

1 ……半導体基板、2 ……シフトレジスタ、4 ……電流源、5 ……共通出力ライン、8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g ……端子、 PE_i ($i = 1, \dots, n$) ……感光画素、 A_j ($i = 1, \dots, n$) ……電荷電圧変換手段。

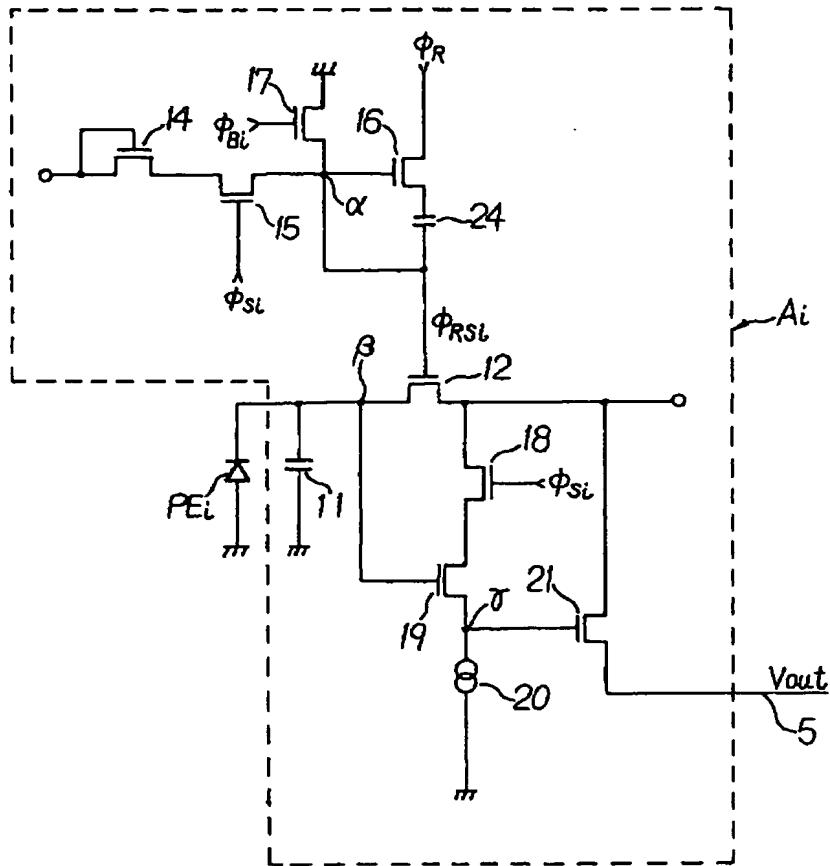
【第1図】



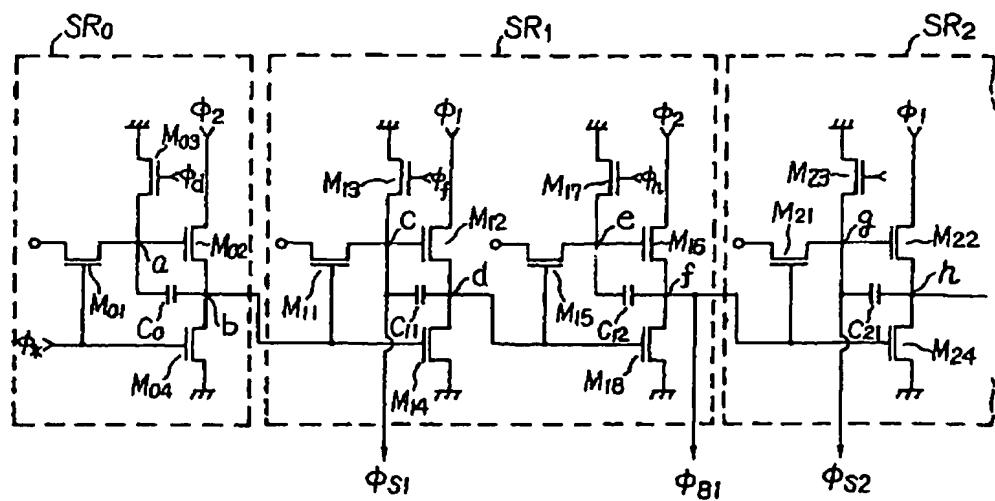
【第3図】



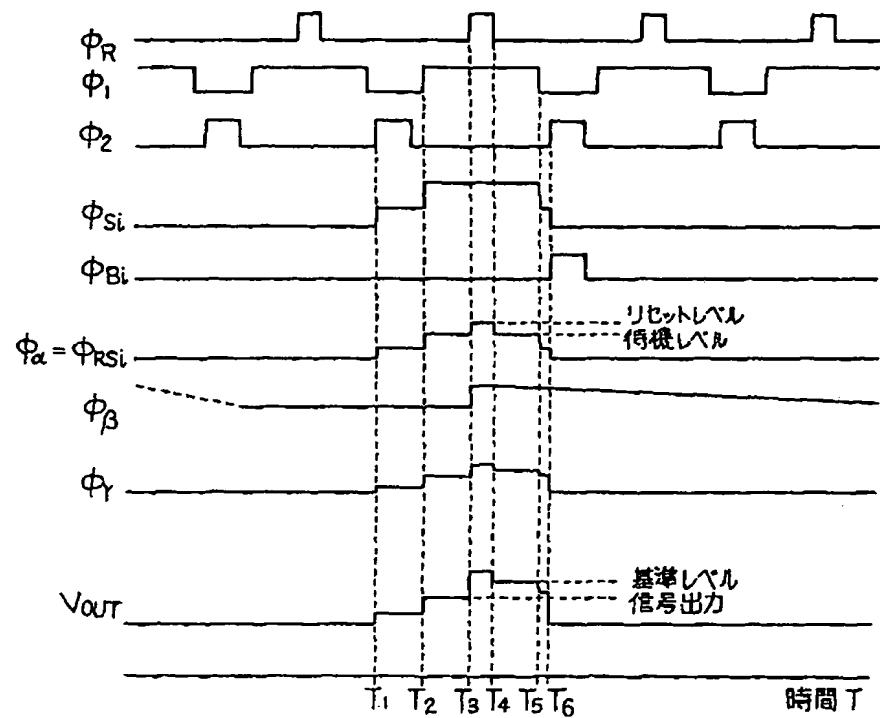
【第2圖】



【第5図】



【第4図】



【第6図】

